## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

03094438

PUBLICATION DATE

19-04-91

APPLICATION DATE

06-09-89

APPLICATION NUMBER

01231131

APPLICANT: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD;

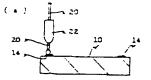
INVENTOR: WADA NORIO;

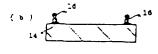
INT.CL.

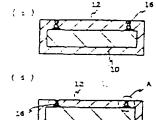
H01L 21/60

TITLE

: SEMICONDUCTOR CHIP MODULE







ABSTRACT :

PURPOSE: To realize a high-density mounting operation and to enhance a resistant property to surroundings by a method wherein the other end side of a bonding wire whose one end has been bonded to a pad is extracted to an outer face of a sealing resin used to seal a face, of a semiconductor chip, on which the pad has been formed and it is formed as a terminal part for external connection use.

CONSTITUTION: Conductor parts 16 are formed by a ball bonding method. A wire 20 is fused and bonded to pads 14 of a semiconductor chip 10 to form balls; after that, it is pulled up a little and cut. Then, the semiconductor chip 10 and the whole of the conductor parts 16 are resin-sealed; the conductor parts 16 are covered with a sealing resin 12 up to their upper ends. In addition, the surface on the side where the conductor parts 16 have been formed is polished at an outer face of the sealing resin 12; upper parts of the conductor parts 16 are exposed from the sealing resin 12; spherical parts at the upper parts of the conductor parts 16 are ground a little to form certain exposed areas; bumps 18 are formed at exposed faces of the conductor parts 16. Thereby, a resistant property to surroundings is enhanced, this module can be handled easily and a high-density mounting operation can be executed.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-94438

50 Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

③公開 平成3年(1991)4月19日

H 01 L 21/60

6918-5F 3 2 1 Z

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

❷発明の名称 半導体チップモジユール

頭 平1-231131

顧 平1(1989)9月6日

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 克 哉 ⑫発 明 者 深瀬 式会社内

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 明者 田中 正 人 個発 式会社内

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株 則雄 和 田 ⑫発 明者

式会社内 是野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社

弁理士 綿貫 隆夫 外1名 13代 理 人

### 明 和 啓

- 1. 発明の名称 半導体チップモジュール
- 2. 特許請求の範頭

の出 願 人

1.少なくともワイヤボンディング用のパッド が形成された半導体チップの面が樹脂封止さ

該パッドに一端がポンディングされたポン ディングワイヤの他端側が、前記パッドが形 成された半線体チップの面を封止する封止機 脂の外面に引き出され、外部接続用の端子部 として形成されたことを特徴とする半導体チ ップモジュール・

2、 婚子部に外部接続用のパンプが形成された

は、パッケージ方式とベアチップ方式があり、半 **導体チップの接続方法にはワイヤポンディング方** 式とパンプ方式がある。

前記のパッケージ方式は、半導体チップをパッ ケージに収めしてパッケージごと回路接板に実装 するもので、ベアチップ方式は、回路務板にベア チップを搭載し、ワイヤポンディング方式により 接続するかあるいはバンプ方式によって接続搭報 するものである。

パンプ方式では、半導体チップにあらかじめ接 統用のパンプを形成しておき、半導体チップを加 圧、加熱して回路装板に接続する(フリップチッ プ法)。 半裸体チップを搭載した後は、接続部分

Surger to the PE

本発明は回路搭板に実装して用いる出導体チッ プモジュールに囚する。

经单数建筑

ែសម្រេកអ្ឋបក កែ

らべてかなり実数市役を痛めることができ、また 接続する脳ボンディングワイヤを用いないから、 せんせい ベイナル サイカ鉄 したい おもっし イカ

## 特開平3-94438(2)

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のフリップチップ法による 場合は半導体チップ上に接続用のバンプをつくる 必要があり、半導体チップの製造コストが高くな ること、実装用の基板に接続する際に半導体チップを加圧、加熱するため熱応力疲労によって半導 体チップのパッド等の接続部が劣化しやすいこと、 ペアチップの状態で接続するため耐環境性に劣り 半導体装置の信頼性が劣ること、熱放徴性値が劣 ること等の問題点がある。

そこで、本発明は上記問題点を解消すべくなされたものであり、その目的とするところは、国路 接板に対して上記フリップチップ法と同程度の高 密度実装ができると共に、耐環境性に優れ、取り 扱いが容易な半導体チップモジュールを提供しよ うとするものである。

### (牒題を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため次の構成をそかえる。

すなわち、少なくともワイヤポンディング用の

パッドが形成された半導体チップの面が側面封止され、該パッドに一端がポンディングされたポンディングワイヤの他端側が、前記パッドが形成された半導体チップの面を封止する封止樹脂の外面に引き出され、外部接続用の端子部として形成されたことを特徴とする。 接続用のパンプが形成されたことを特徴とする。

### (作用)

半導体チップモジュールは、封止樹脂の外面に 設けられる嫡子部を介して、回路基板等に実装さ れる。嫡子部は半導体チップのパッドに接続して いるから、これによって半導体チップと回路基板 とが電気的に接続される。嫡子部にバンプを形成 した場合は、バンプを介して回路基板等に接続す

#### (実施例)

以下本発明の好適な実施例を承付図面に基づいて詳細に説明する。

### (第1実施例)

第1回は本発明に係る半導体チップモジュール

の第1の実施例を示す所面図である。図で10は 半導体チップ、12は半導体チップを封止する封 止樹脂、14は半導体チップ10に設けたパッド である。

16はワイヤボンディング法によってパッド14上に立ち上がり形状に形成した海体部で、18は海体部16の上端面に形成したパンプである。 連体部16の上端面は封止樹脂12の外面に露出 し、パンプ18は海体部16の端面から盛り上が る。

第2回(a)~(d)は上記実施例の半導体チップモジュールの製造方法例を示す。

第2回(a)は半遅体チップ10上に遅体部16を

まま切断してもよいし、ポンディングワイヤ20をポール状にして溶断してもよい。第2回(b)はポール状にして海体部16を形成した実施例である。次いで、第2回(c)に示すように、半導体チップ10および海体部16全体を閉応封止する。海体部16は対止樹脂12によってその上端まで被回する。

次に、封止樹脂12の外面で選体部16が設けられた側の製面を研磨して、選体部16の上部を 對止樹脂12内から韓出させる。第3回回は研磨 によって媒体部16の球状部分を韓出させた状態 を示す。選体部16は上部の球状部分をいくぶん 研削し、ある客変の韓出面積をとるようにする。 で2字のは単母水の理体無しるのでは関われて

しよって自選するもので、で緑体ギップ・レルグッド14にボンディングウイヤ20を溶着してボール付けした板、わずか上方に引き上げて切断す。

### 特開平3-94438(3)

ルが称られる。

なお、ボールボンディングによってパッドのボール付け部分がある程度大きく形成できる場合は このボール付け部分のみを形成するだけでもよい。

第4回は、上記と阿様にパッド14に立ち上がり形状に海体部16を形成した他の例を示す。この例では、上記例よりもポンディングワイヤ20を長く引き出して切所し、封止樹脂12からポンディングワイヤ20の先端を突出させるようにする。外部接続用の端子部はこのように封止樹脂12から突出させて設けてもよい。ポンディングワイヤ端を回路接板に接続して実装する。

なお、ワイヤボンディング法はボールボンディング法に限るものでなく、アルミニウムワイヤ等をボンディングする際の超音波ボンディング法等も利用できる。以下の実施例においても阿様である。

上述した実施例では半導体チップ10全体を構 脂封止したが、第5図および第6図に示すように、 焼材24に半線体チップ10の下面を接合して樹脂対止してもよい。 焼材24としては放態性の高い金属板を用いたり、 セラミックを用いることができ、さらに放然フィンを取り付けることにより 然放敗性を高めることができる。

#### 〔第2実施例〕

第7図は半導体チップモジュールの他の実施例 の製造方法を示す説叨図である。

この実施例においてもワイヤボンディング法によって製造するが、第7図(3はワイヤボンディングする前の半線体チップ10を示す平面図である。14は半線体チップ10上に設けたパッド、14aはダミーパッドである。ここでパッド14は信号線路としての接続部であるが、ダミーパッド14との間でワイヤボンディングするためのボンディング支持部として用いるものである。図のように、パッド14とダミーパッド14aとは所定間隔をおいて向かい合わせに配置す

次いで、

第7図(b)に示すように、向かい合った

パッド14とダミーパッド14 a との間をポンディングワイヤ20で接続する。パッド14とパッド14 a とを接続する版は通常のワイヤボンディング法によればよい。ただし、この場合ポンディングワイヤ20の円弧状の高さを均等に揃えるようにワイヤポンディングする。

次に、半導体チップ10およびボンディングワイヤ20全体を樹脂封止する(第7図(c))。

次いで、封止樹脂12を研磨して、封止樹脂12の外面にポンディングワイヤ20を一部分露出させる。第8回向に示すようにこの研磨工程は、 封止樹脂12とともにポンディングワイヤ20を 部分的に研削することによってポンディングワイ 通をとった外部接続用の始子部が封止樹脂外面に 形成された半線体チップモジュールが得られる。

なお、上記製造工程においてはボンディングワイヤ20を研削するから、研削しやすいようにやや太径のボンディングワイヤを用いるのがよい。また、バンブ18を形成する際には、対止機能12の表面にレジストパターンを形成してバンブ18の位置を正確に位置決めするようにしてもよい。(第3実施例)

第9図は半導体チップモジュールのさらに他の 実施例の製造方法を示す説明図である。

この実施例においても、上記例と同様にワイヤ ポンディング法を利用して製造する。

## 

一枚に、ボンディングワイヤ23の韓出部分に前 述した雰1実施例と同様な方法によってバンプエ ・キニミイム・アニア

2.5

## ter in the term of the second of the second

部30と一体に形成されたダミーの支持体である。 このダミーの支持体30aのポンディング部には、 ゼーニ、・パロットでインニットパルを許すにす

The second of th

## 持開平3-94438(4)

処理を随しておくとよい。

第9回向は半球体チップ10を支持体30上に接合した後、半球体チップ10のパッド11とダミーの支持体30a間をワイヤボンディングし、 樹脂封止した状態を示す。

第9回のは上記のようにして樹脂封止したものに対して、半導体チップ10の搭報部分を残して C-C線、D-D線から外側部分を除去した後、 封止樹脂12を研磨して上記例と同様にポンディ ングワイヤ20を露出させバンプ18を設けたも のである。

この実施例ではダミーの支持体30aを利用することによって上記第2実施例とは異なり、半導体チップ10上にダミーのパッド14aを設けることなく製造することができる。また、この実施例の方法では従来と同様のワイヤボンディングはが適用できるという利点がある。なお、支持体30、ダミーの支持体30aとしては金属板、金属箱を接合したフィルム等が利用できる。

以上各実施例について説明したが、上記各実施

- 例の半海体チップモジュールは以下のような顕著 な特徴を有する。すなわち
- ① 上記半導体チップモジュールのサイズは半導体チップよりも若干大きいのみであり、また外部接続川の端子部を外面に有しているからフリップチチップ法によって容易に実装でき、高密度実装が可能である。
- ② 半導体チップが樹脂封止されることによって プラスチックパッケージと同等の耐爆堆性が得られ、装取としての信頼性を向上させることが できる。
- ④ 半導体チップ上の全範囲がパッド等の信号接続部として使用できるから、リードフレーム等を用いた場合とくらべて多ピン化が可能となる。
- ⑤ 高い技術的完成皮にあるワイヤボンディング 法が有効に利用でき、確実に製造できるととも に製造コストを抑えることができる。
- ⑤ 半導体チップに放然体を付設することが容易にでき、半導体チップの然放散性を容易に向上させることができる。

なお、外部接続用の端子部はかならずしも封止 樹脂12の外面から突出させる必要はなく、第1 0 団に示すようにソケット等を介して実装することもできる。同で、32は実装用の回路拡振、3 4 はコネクタ、36はコネクタの接点部である。

以上、本発明について好適な実施例を挙げて種々説明したが、本発明はこの実施例に限定される。 もでつけなど、種々ったととで必要なよった。 供されるから耐頭堆性に優れると共に、取り扱いがきわめて容易となり、かつ外部接続用の端子部がモジュール本体に形成されて提供されるから、回路技板等にそのまま接続して実装でき、高密視に実装を可能とすることができる。また、封止制備ではいっては、対した額の場力集中を観和することができる等の等効を奏する。

### 4. 図面の面単な説明

第1図は本発明に係る半導体チップモジュールの第1の実施例を示す所面図、第2図、第3図はその製造方法を示す説明図、第4図~第6図は第二十等のエニアのスティーでは、アファット

4-60 - FI 1 1 1 1 8 5.

### (原門の効果)

上巡したように、本苑明に低る単旗体チップモ

5 × 3

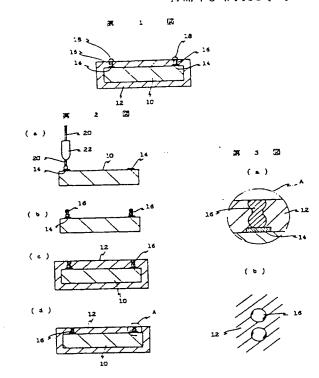
《名获姓王《扩张日光》ある。

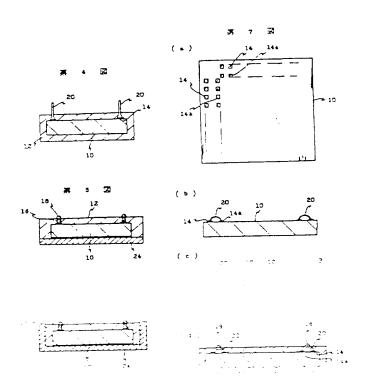
10・・・単模体チップ、 12・・・封止樹 前、 14・・・パッド、 14a・・・ダミー

## 持閒平3-94438(5)

ブ、20・・ポンディングワイヤ、22・・・キャピラリ、24・・・森材、30・・・ダイポンディング部、30a・・・ダミーの支持体、32・・・回答基板、34・・・コネクタ、36・・・接点部。

特許出願人 新光配気工業株式会社 代表者 非 上 貞 夫 代理人(776 研報課 排 質 陳





# 持開平3-94438(6)

